

## 物理与天文学院微纳加工和测试平台仪器培训收费标准（2025）

项目名称	培训收费标准 (每人每次)
扫描电镜操作 (Sigma300)	1000元
扫描电镜+电子束曝光操作	2500元
常规小型设备培训（光学显微镜、等离子体清洗机、热板、甩胶机、真空烘箱等）	200元
电子束曝光 (Pioneer Sem)	1500元
电子束蒸发与电阻蒸发复合镀膜系统 (DZS-500)	500元
反应离子刻蚀机 (OxfordPlasmaPro 80)	500元
电子束蒸镀系统 (PROLine PVD 200)	500元
紫外直写光刻机 (QD MicroWritter ML3)	600元
紫外光刻机（需掩模版）	600元
反应离子刻蚀机 (DISC-RIE-601)	500元
综合物性测量系统 (PPMS)	500元
热蒸镀系统 (TH-550)	500元
原子力显微镜 (Park XE7)	500元
高分辨原子力显微镜 (Oxford CypherS)	500元
高真空磁控溅射仪	500元
原子层沉积系统 (ALD)	500元
超声焊线机	免费
临界点干燥仪	免费
等离子体灰化机	免费
半导体参数分析仪 (Keithley 4200A)	免费
单晶和粉末 XRD	免费
单晶 Laue 背散射定向仪	免费